

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2011. június 6 – június 12.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	Mikroszkóp beállítás, felkészülés a heti mérésekre VG	Tiszta standard mintákkal EDX mérések hitelesítése VG	Manek Enikő ferrit nanorészecskék vizsgálata VG	Látogatás: Bécsi Egyetem hallgatói HK, RK, VG	Ratter Kitti Ag minta EBSD DZ, RK		
9							
10							
11							
12							
13	Vegyület standard mintákkal EDX mérések hitelesítése VG, HK	Gubicza Jenő tiszta Ag 4N5 1 ECAP minta szemcseszerkezet vizsgálata VG	Sziráki Laura Sn_Fe-Ni bevonat pepton hatás vizsgálata, 2 minta felület, 2 minta FIB ETD, BSED, FIB VG	BSED és low kV vCD tulajdonságainak vizsgálata VG, HK	Ungár Tamás TEM mintakészítés RK, DZ		
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ  
HK  
RK  
VG

Dankházi Zoltán  
Havancsák Károly  
Ratter Kitti  
Varga Gábor